

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-230624

(43)公開日 平成5年(1993)9月7日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

C 2 3 C 14/22

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

7308-4K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平4-33418

(22)出願日 平成4年(1992)2月20日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 島尻 学

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 橋口 敏文

鹿児島県薩摩郡入来町副田5950番地 株式

会社九州富士通エレクトロニクス内

(72)発明者 井上 実

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 青木 朗 (外3名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 PVD装置の内部治具発塵防止方法及び内部治具処理装置